

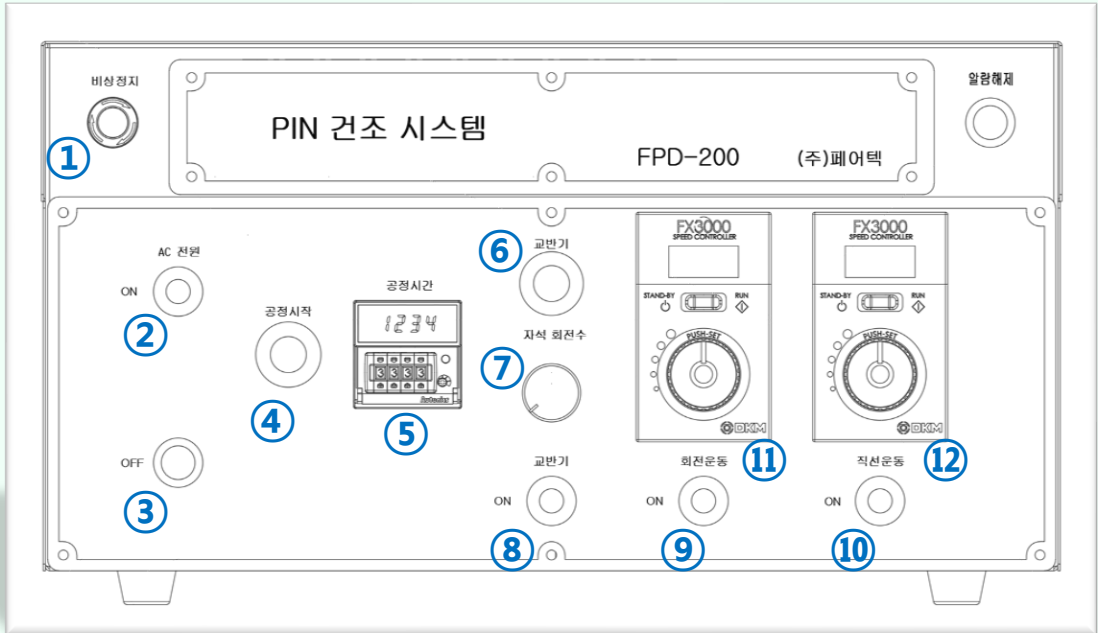
[FPD-200] 자기교반건조기



[FEATURES]

- 사용 : MEMS, Probe card pin, etc
- 시료테이블 : upto 200mm wafer or small species
- 시료테이블 공정온도 : 25 °C ~ 80 °C
- 적외선램프, 250W
- 시료테이블 회전 및 X축 직선왕복 구동, 속도조절
- 공정시간 설정 및 공정완료시 알람발생
- Utility .전원 : 210VAC±10%, 단상, 0.4kVA
. CDA : 6mm tube, 5~7Kg/cm²

[Operation panel]



- ① 비상정지
- ② AC 전원 ON
- ③ AC 전원 OFF
- ④ 공정시작
- ⑤ 공정시간 타이머 : 공정 시간을 설정후 공정시작을 하면 타이머가 작동하여 설정 시간 종료시 알람 발생
- ⑥ 교반기 작동 표시램프
- ⑦ 교반 자석 회전속도
- ⑧ 교반기 사용 여부 설정 스위치 (ON/OFF)
- ⑨ 시료판 회전 여부 설정 스위치 (ON/OFF)
- ⑩ 시료판 X축 직선 왕복 구동 여부 스위치 (ON/OFF)
- ⑪ 시료판 회전 속도 조정
- ⑫ 시료판 X축 직선 왕복 속도 조정